PAT-NO:

JP362253634A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP. 62253634 A

TITLE:

PLASMA TREATMENT

PUBN-DATE:

November. 5, 1987

INVENTOR-INFORMATION: NAME FUKUHARA, KEIJI

HAYASHI, HIROSHI TANAKA, NORITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MAZDA MOTOR CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP61099142

APPL-DATE:

April 28, 1986

INT-CL (IPC): C08J007/00, B29C071/04

US-CL-CURRENT: 427/535, 427/569

ABSTRACT:

PURPOSE: To uniformly treat a material to be treated having a complicated

shape, by adjusting the flow rate depending on the surface size along the flow

direction of the material to be treated in introducing a plasma gas from plural

inlets and flowing down the plasma in a treating chamber to the corresponding

discharge outlets.

CONSTITUTION: A gas fed from a treating gas supply source 11 through a flow

control valve 12 is converted into a plasma in plural plasma generation

furnaces 7, introduced from the respective shower pipes 8 and flowed down to

12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4

the corresponding discharge outlets 13 in a treating chamber 1 to carry out

plasma treatment of a material to be treated, e.g. workpiece 5 in the form of a

bumper. The flow rate is adjusted so that the flow rate of a plasma gas for

treating the side part (5b) having many surfaces along the flowing down

direction of the plasma gas may be larger than that for treating the top

surface (5a) having the surface almost perpendicular to the flowing down

direction of the plasma gas by the flow control valve 12. Thereby the gas flow

rate per unit area is made uniform.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-253634

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月5日

C 08 J 7/00 B 29 C 71/04

306

7206-4F 7180-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 プラズマ処理方法

②特 関 昭61-99142

❷出 願昭61(1986)4月28日

砂発 明 者 福

70発

당 ... 항 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内

砂発明者 林

字 官 降 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッグ株式会社内 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッグ株式会社内

⑪出 願 人 マッダ株式会社

原

広島県安芸郡府中町新地3番1号

3代理人 弁理士 柳田 征史

外2名

1、発明の名称

、プラズマ処理方法

2. 特許請求の範囲

プラズマガスを複数の導入口から導入して、これら各導入口に対応した複数の排出口に向けてプラズマ処理室内を洗下させることにより、鉄プラズマ処理室内の被処理物にプラズマ処理を施す方法であって、

的記被処理物の被処理面のうちプラズマガスの 改下方向に沿った表而を多く有する被処理面部が を処理するプラズマガスの母が、他の被処理面部 分を処理するプラズマガスの最よりも多くなるように、プラズマガスの流量を調整するようにした ことを特徴とするプラズマ処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プラズマ処理方法、特に被処理物に 対する処理の均一化を図ったプラズマ処理方法に 関するものである。

(従来の技術)

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 等オレフィン系樹脂は、耐酸性機械的強度、成形性等に比較的すぐれ、価格的にも非常に安価であることから、日用品のみならず自動車用部品にも 増々銀爪が増える傾向に有る。

反面、オレフィン系粉斯は、高結品、無個性という性俗から、姿面話性に乏しく、歯鼓、印刷、接着等いわゆる二次加工時に接着性が得られず、ネックとなっている。

これらに活性化を与える方類として、フレーム 処理、常外線放射処理、コロナ放電処理、ラジオ 被、マイクロ波を応用したプラズマ処理等が考え られている。

自助単材料では、上記の物性。コストのパラン

スから、特にポリプロピレンの採用が増加し、特にパンパは従来のスチール、ウレタン等を大きく上回っている。しかし、パンパもデザインの多様化、空力性能の向上の視点から、ボディパネルの一部として考えられる様になり、色も従来の樹脂色(風が多い)からボディ色と岡一に強装されることが多くなっている。

そこでパンパに競技を値す場合、一部で上記の 改質法が用いられているものの、大半はボディ色 競技を値すまでに、塩素化オレフィン等の下途を を値接しているのが現状である。この下途工程 はパンパの様な大型部品になると、競技アース。 を燥炉に大きな両値を必要とし、蒸気。電力する の分質は及大で有り、また、有機溶剤を多りの 取からも、作業環境面で好ましくない。そこで上 記改理安定性という複点から適用が検討されている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところがこのプラズマ処理法も、表面改質に奇

ラズマ処理室内の被処理物にプラズマ処理を施す 方はであって、前記被処理物の被処理面のうちプラズマガスの 筬下方向に沿った 表面を多く有する 被処理面部分を処理するプラズマガスの量が、他 の 被処理面部分を処理するプラズマガスの量より も多くなるように、 プラズマガスの焼 最を調整するようにしたことを特徴とするものである。

(作用)

上記構成により、被処理面各部における単位面 積当りの処理ガス酸が均一化され、被処理面全体 に均一なプラズマ処理が施されることとなる。 〈発明の効果〉

したがって本発明によれば、被処理物が複雑な 被処理面形状を有するものであっても、均一なア ラズマ処理を値すことが可能となり、処理時間が 短縮されるため、サイクルタイムを短くすること ができ、他工程との同別化を図ることも可能とな り、ライン化が容易となる。また、後工程で強装 処理を施した場合には、均質な途段を形成させる ことが可能となる。 与する酸素・ 窓系等の励起されたガスを核成形品に均一に接触させることが難しく、 プラズマガスが接触しにくい コーナ部等の処理が 不十分となる。 やすく、 遠科剥離等不具合の原因ともなる。 そこで処理時間を及くする等の対策を施しているのが 現状であるが、 サイクルタイムの延長となり、 生産上好ましくない。 特にライン等に設置した 組合は 他工程とのバランスがとれず、 大きな問題となる。

本 発 明 は 、 この よう な 事 情 に 権 み な さ れ た も の で あっ て 、 被 処 関 物 に 対 す る 処 理 の 均 一 化 を 図 る こ と の で き る プ ラ ズ マ 処 型 方 法 を 促 似 し よ う と す る も の で あ る 。

(問題点を解決するための手段)

本 作 明 に よる プラズマ 処 理 方 法 は 、 アラズマ 処 理 空 内 に お け る プラズマ ガス の 逸 量 顕 整 に よ り 処 理 の 均 一 化 を 図 る よ う に し た も の で あ る 。 す な わ ち 、 プラズマ ガス を 複 数 の 排 出口 に 向 け て こ れ ら 各 準 入口 に 対 応 し た 複 数 の 排 出口 に 向 け て プラズマ 処 理 室 内 を 流 下 さ せ る こ と に よ り 、 該 プ

(宝海网)

以下版付図面を参照して本発明の一実施例について詳述する。

第 1 図は、本実施別によるプラズマ処理方法に 使用するプラズマ処理装置を示す関係面図である。

円筒チャンパ2の下端部には、上記プラスマ兒

生炉7の名シャワー管8と対応して3四所に排出口13が形成されている。これら各排出口13は、それぞれ各排出倒流量関数弁14を介してメカニカルアースタポンプ15に進退していて、メカニカルアースタポンプ15にはパイパス弁17が介在するパイパス複路が併設されている。

アラズマ処理をワーク 5 に値す際には、プラズマ処理を1 内は 0.5 torr 程度まで減圧されるが、20 torr 程度になるまではパイパス弁 17が開放されてロータリポンプ 16のみにより排気がなされ、それ以上の減圧は、パイパス弁 17を同じてメカニカルアースタポンプ 15 およびロータリポンプ 16を直結し、これら双方により行うようになっている。このとをプラズマ処理室 1 内の気密性を整持するため、円筒チャンパ 2 と入口側距 3 および出口側 解 4 との間には、それぞれシリコンゴムシール 18 が介装されている。

プラズマ処理室 1 内が所定の真空成まで減圧されると、各プラズマ発生炉 7 で生成されたプラズ

マガスが、各シャワー管8からプラズマ室1内に 導入され、プラズマ室1内を各併出口13に向かっ て洗下し、その際ワーク5に対するプラズマ処理 がなされる。このとき、各シャワー管8から導入 されたプラズマガスは、それぞれ最も没れやすい 方向に変れて各排出口13から排出されることとな

したがって、被処型物が第1回に示すようって、な処型物が第1回に示すまというのであるときには、ワーク 5 であるときには、ワーク 5 であるときらになっているとのでは、アーク 5 である はい ではいる 2 ではられる 3 ではられる

そこで、本実施例によるプラスマ処理方法は、 プラスマ処理室1内におけるプラスマガスの液量

分布を被処理物の形状に応じて開整するようにし たものである。具体的には、3 基の各導入側였量 調整弁12相互際、あるいは3基の各排出側液量調 数弁14相互間における取り弁の開度を調整するこ とにより、各シャワー管8からのプラズマガス導 入母あるいは各排出口13からのプラズマガス排出 虽の調整がなされ、これによりアラズマ処理型 1 内におけるプラズマガスの流量分布の調整がなさ れる。例えば、第1回に示すような形状のワーク 5に対しては、3はの導入倒度最新数弁12のうち、 中央の調整弁12の較り弁備度を半間とし、左右両 例の調整弁12の校り弁開度を全開とすることによ り、ワーク5の被処理面のうち、プラズマガスの "限下方向に沿った表面を多く有する左右の側面部 5bを処理するプラスマガスの量を相対的に多くし、 これにより被処理函各部におけるアラスマ処理の 均一化を図ることができる。3基の排出倒段最調 並弁14による流量調整を行う場合にも、同様に中 央の調整弁14の絞り弁肌度を半開とし、左右両側 の調整弁14の校り弁開度を全開とすればよい。勿

論、導入例說是調整弁12および排出例次量阅数弁14双方により流用調整を行うようにしてもよの記また、被処理物がパンパ形状をしていても、例面がの長さが短く、ワーク5の創画部5bのように分った表面を多く有いでラズマガスの原下方向に沿った表面を多く有いはものでなければ、各導入別流過調整弁12あるは各排出別流量調整弁14の絞り弁関度を周ーとするようにしてもよい。

第2回は、ワーク5に対するプラズマ処理の均一化を図るために、3種の導入側後強調整弁12の絞り弁照度を調整する初数機構を示す図である。

ワーク5は、コンペヤ19からネットコンペヤ6
を経てコンペヤ20へ移送され、ネットコンペヤ6
に収置された状態で上記プラズマ処理がなされる
わけであるが、処理的のステーション、すなわち
コンペヤ19に収置された状態において、ワーク形
状態数手段(CCD)21により予めワーク5の被
処理面の形状が認識されるようになっている。こ
のワーク形状認識手段21からの出力信号に幾づい
てCPU22により各種入解洗品調整弁12の較り弁

頭皮の異葉がなされることとなる。 すなわち、ワ ー ク 5 の 被処理面各部の 形状に応じたアラズマガ スの流量調整を行うための出力信号が、CPU22 から、各導入倒旋母舞整弁12の絞り弁頭皮を変化 させる各サーボモータ23に、各サーボアンプ24を 軽て入力され、このとき各角度検出器25によるフ ィードパック朝御がなされて、各サーポモータ23 は、それぞれ対応する時入側後量開盤弁12を所定 の校り弁師度とするまで駆動されるようになって いる.

上尼のような朝御機構を設けることにより、ブ ラズマ処理の自動化、ライン化が可能となり、ま た多種類のワークを図ーライン上で処理すること が可能となり、しかも他工程との周期化も容易と なる.

第3回は、上記初御機構を排出倒旋用調整弁14 に対して設けたものであって、その作用。効果は 第2國の初即機構と同様である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明によるプラズマ処理方法に使用

されるプラズマ処理装置の一般を示す関斯面図、 第 2 および 3 図は数プラズマ処理方法において プラズマガスの設備調整を行うための複量初都機 構を示す関である。

1…アラズマ処理室

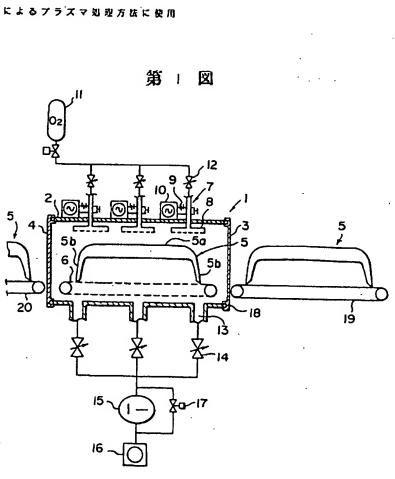
7…プラスマ発生炉

· 14…排出例從閩湖整弁

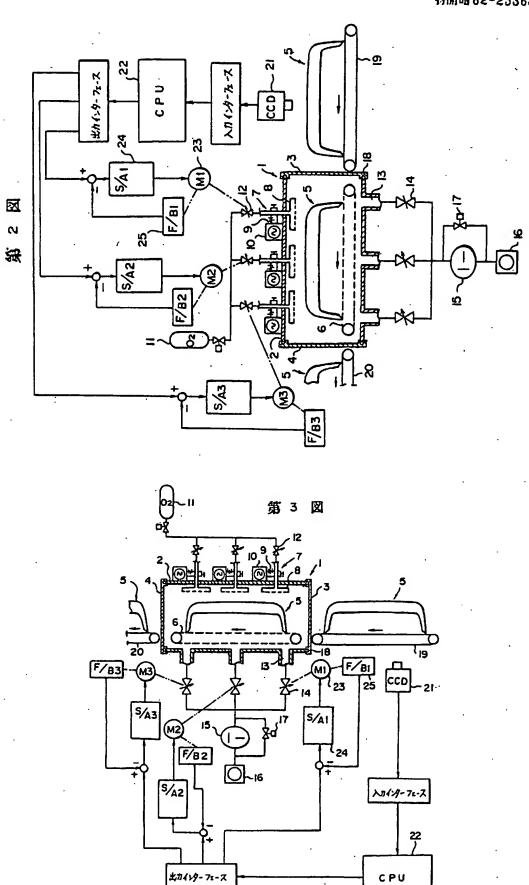
8・シャワー質

12… 導入假流量調整弁

13.-- 排出口



12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4



12/6/04, EAST Version: 2.0.1.4